

5. 硫黄酸化物放出低減装置 (Devices for Sulfur Oxide Emission Reduction Devices)

5.1 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置 (Monitoring and Recording Device for Sulfur Oxide Emission Reduction Devices)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		濃度測定範囲 measurable range (ppm)	応答時間 time to response (sec)	長、幅、高 L × B × ht. (mm)	重量 wt. (kg)	
R3. 2. 5 変@ R6. 3. 29	M-299	PanWMS					PANASIA CO., LTD.
R4. 1. 31	M-307	PanWMS-II					
R3. 7. 6	M-298	SC1000					HACH Company

5.2 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置 (Continuous Confirmation Device Equipped with a Sulfur Oxide Emission Reduction Devices)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		濃度測定範囲 measurable range (ppm)	応答時間 time to response (sec)	長、幅、高 L × B × ht. (mm)	重量 wt. (kg)	
R3. 2. 5	M-297	MARSIC300					SICK AG
R3. 3. 29 変@ R6. 3. 29	M-300	PanGMS					PANASIA CO., LTD.